

Кафедра микро- и нанoeлектроники (27). Расписание занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК

10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Технология СБИС 🗺️ Б20-403 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 Д-405 ■ ПР Микропроцессорные устройства и системы 🗺️ Б20-302, Б20-362 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 Д-405
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле 🗺️ М22-406, М22-423 🎓 Бакеренков А.С. 📍 Д-407
12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Технология СБИС 🗺️ Б20-403, Б20-413 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 Д-405 ■ ЛАБ Технология СБИС 🗺️ Б20-413 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 Д-405
13:35 — 15:15	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (04.09.2023 — 25.09.2023) 🗺️ М22-406, М22-423 🎓 Беляков В.В. 📍 Д-407 ■ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (02.10.2023 — 18.12.2023) 🗺️ М22-406, М22-423 🎓 Бакеренков А.С. 📍 Д-407
14:30 — 15:15	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Датчики на основе микро- и нанотехнологий / Micro and Nanotechnology Sensors 🗺️ С19-402 🎓 Подлепецкий Б.И. 📍 Д-405
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Технология СБИС 🗺️ Б20-403, Б20-413 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 К-1006
14:30 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Технология интегральных микросхем и нанотехнология (04.09.2023 — 09.10.2023) 🗺️ С20-402 🎓 Веселов Д.С. 📍 Б-212 ■ ЛАБ Технология интегральных микросхем и нанотехнология (16.10.2023 — 20.11.2023) 🗺️ С20-402 🎓 Веселов Д.С. 📍 Д-418
15:20 — 17:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Датчики на основе микро- и нанотехнологий / Micro and Nanotechnology Sensors 🗺️ С19-402 🎓 Подлепецкий Б.И. 📍 Д-405 ■ ЛАБ Датчики на основе микро- и нанотехнологий / Micro and Nanotechnology Sensors 🗺️ С19-402 🎓 Подлепецкий Б.И. 📍 Д-405
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Физика микро- и наноструктур (04.09.2023 — 11.12.2023) 🗺️ М22-423 🎓 Зебрев Г.И. 📍 К-407 ■ ПР Физика микро- и наноструктур (11.09.2023 — 04.12.2023) 🗺️ М22-423 🎓 Мрозовская Е.В. 📍 К-306
17:55 — 19:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Физика микро- и наноструктур (04.09.2023 — 11.12.2023) 🗺️ М22-423 🎓 Мрозовская Е.В. 📍 К-306

ВТОРНИК

08:30 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Микропроцессорные системы 🗺️ С20-103 🎓 Матейко А.А. 📍 Д-405
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Микропроцессорные системы 🗺️ Б20-403, Б20-465, Б20-603, С20-103, С20-201, С20-402, С20-602 🎓 Родин А.С. 📍 И-110
11:55 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Материаловедение в микро- и нанoeлектронике (05.09.2023 — 07.11.2023) 🗺️ М22-287 🎓 Самоаев Н.Н. 📍 Д-408 ■ ЛАБ Материаловедение в микро- и нанoeлектронике (14.11.2023 — 12.12.2023) 🗺️ М22-287 🎓 Самоаев Н.Н. 📍 Д-408
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Технология интегральных микросхем и нанотехнология 🗺️ С20-402 🎓 Веселов Д.С. 📍 Б-212 ■ ЛЕК Теоретическая физика: основы нанoeлектроники 🗺️ М23-423 🎓 Зебрев Г.И. 📍 Д-405 ■ ПР Теоретическая физика: основы нанoeлектроники 🗺️ М23-423 🎓 Зебрев Г.И. 📍 Д-405
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Физические основы нанoeлектроники 🗺️ М23-423, С19-401, С19-402 🎓 Зебрев Г.И. 📍 К-407 ■ АУД Производственная практика (научно-исследовательская работа) 🗺️ М23-423 🎓 Жуков А.И. 📍 каф.27 ■ ПР Физические основы нанoeлектроники 🗺️ С19-401, С19-402 🎓 Зебрев Г.И. 📍 К-407
17:55 — 19:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Физические основы нанoeлектроники 🗺️ М23-423 🎓 Зебрев Г.И. 📍 К-407

18:45 — 21:10	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Материаловедение (05.09.2023 — 19.09.2023) M23-406 Краснюк А.А. В-315 ■ ЛЕК Сенсоры и датчики в микроэлектронике (05.09.2023 — 19.09.2023) M23-406 Подлепецкий Б.И. Д-405 ■ ПР Материаловедение (26.09.2023 — 05.12.2023) M23-406 Краснюк А.А. В-315 ■ ПР Сенсоры и датчики в микроэлектронике (26.09.2023 — 05.12.2023) M23-406 Подлепецкий Б.И. Д-405
---------------	--

СРЕДА

10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Микропроцессорные системы управления M23-210 Родин А.С. Д-405 ■ ЛЕК Основы функциональной и СВЧ-микроэлектроники C19-402 Бочаров Ю.И. К-1006 ■ ЛАБ Основы функциональной и СВЧ-микроэлектроники C19-402 Бочаров Ю.И. Д-408
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Основы функциональной и СВЧ-микроэлектроники C19-402 Бочаров Ю.И. К-1006 ■ ПР Микропроцессорные системы управления M23-210 Матейко А.А. Д-405 ■ ЛАБ Микропроцессорные системы управления M23-210 Матейко А.А. Д-407
12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле M23-403 Попов В.Д. Д-407 ■ ЛАБ Материаловедение в микро- и нанозлектронике B21-403, B21-465 Самотаев Н.Н. Д-408
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (06.09.2023 — 27.09.2023) M23-403 Бакеренков А.С. Д-407 ■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (04.10.2023 — 20.12.2023) M23-403 Попов В.Д. Д-407 ■ ЛЕК Космические и телевизионные системы C19-401, C19-402 Краснюк А.А. Б-221 ■ ЛЕК Оптоэлектроника M23-406 Воронов Ю.А. Д-405 ■ ЛЕК Основы радиационных технологий M22-423 Чубунов П.А. МПК-207 ■ ЛЕК Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем M23-406, M23-423 Бочаров Ю.И. Д-405 ■ ПР Космические и телевизионные системы C19-401, C19-402 Краснюк А.А. Б-221
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость интегральных схем M23-423 Бакеренков А.С. Д-405 ■ ПР Оптоэлектроника M23-406 Воронов Ю.А. Д-410 ■ ПР Основы радиационных технологий M22-423 Чубунов П.А. МПК-207 ■ ПР Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем M23-406, M23-423 Звягин А.А. Д-408
17:05 — 18:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Телевизионные и космические системы M22-406 Краснюк А.А. В-306 ■ ПР Телевизионные и космические системы M22-406 Краснюк А.А. В-306
17:55 — 19:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК EN Ядерная физика M22-413 Родин А.С. В-415 ■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных схем M23-423 Бакеренков А.С. Д-405 ■ ЛАБ Надежность и радиационная стойкость интегральных схем M23-423 Бакеренков А.С. Д-408
18:45 — 20:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Электромагнитная совместимость M22-406 Шуренков В.В. В-417
19:35 — 21:10	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР EN Ядерная физика M22-413 Родин А.С. В-415
20:25 — 21:10	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Электромагнитная совместимость (06.09.2023 — 25.10.2023) M22-406 Шуренков В.В. В-417

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Общая физика: механика; Общая физика: механика (базовый уровень); Общая физика: механика (углубленный уровень) B23-403 Евсина Н.С., Смирнова М.О. А-312
09:20 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Физика микроэлектронных структур C20-401, C20-402 Зебрев Г.И. МПК-361
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Микропроцессорные устройства и системы B20-302, B20-362 Шалтаева Ю.П. Б-218
10:15 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Основы оптоэлектроники 4 зан. B20-413, B20-465 Воронов Ю.А. Д-410 ■ ЛАБ Основы оптоэлектроники 4 зан. B20-403 Воронов Ю.А. Д-410
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Микропроцессорные устройства и системы B20-302, B20-362 Шалтаева Ю.П. Д-408 ■ ПР Физика микроэлектронных структур C20-401, C20-402 Зебрев Г.И. МПК-361

12:45 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Общая физика: механика; Общая физика: механика (базовый уровень); Общая физика: механика (углубленный уровень) 🗣️ Б23-603 🎓 Смирнова М.О. 📍 А-312 ■ ЛАБ Общая физика: механика; Общая физика: механика (базовый уровень); Общая физика: механика (углубленный уровень) 🗣️ Б23-202 🎓 Смирнова М.О., Евсина Н.С. 📍 А-312
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Материаловедение в микро- и нанoeлектронике 🗣️ Б21-403, Б21-465 🎓 Самотаев Н.Н. 📍 Б-212 ■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем 🗣️ С20-402 🎓 Попов В.Д. 📍 МПК-355 ■ ЛЕК Сенсоры и датчики в микроэлектронике 🗣️ М23-423 🎓 Подлепецкий Б.И. 📍 Д-409 ■ ЛЕК Основы оптоэлектроники 🗣️ Б20-403, Б20-413, Б20-465 🎓 Воронов Ю.А. 📍 Д-405 ■ ПР Основы оптоэлектроники 🗣️ Б20-403, Б20-413, Б20-465 🎓 Воронов Ю.А. 📍 Д-405
16:15 — 17:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Проектирование интегральных микросхем 🗣️ С20-402 🎓 Попов В.Д. 📍 МПК-355
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Сенсоры и датчики в микроэлектронике 🗣️ М23-423 🎓 Подлепецкий Б.И. 📍 Д-409 ■ ЛЕК Ядерная физика 🗣️ М22-423, М23-403, М23-406 🎓 Родин А.С. 📍 В-417 ■ ЛАБ Надежность и радиационная стойкость интегральных схем 🗣️ М22-406 🎓 Зебрев Г.И. 📍 Д-408
17:55 — 19:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Ядерная физика 🗣️ М22-423, М23-403, М23-406 🎓 Родин А.С. 📍 В-417 ■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость интегральных схем 🗣️ М22-406 🎓 Зебрев Г.И. 📍 Д-408 ■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных схем 🗣️ М22-406 🎓 Зебрев Г.И. 📍 Д-408
18:45 — 19:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем 🗣️ М22-403 🎓 Бакеренков А.С. 📍 К-305
18:45 — 21:10	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Электромагнитная совместимость (07.09.2023 — 21.09.2023) 🗣️ М23-423 🎓 Шуренков В.В. 📍 Д-405 ■ ПР Электромагнитная совместимость (28.09.2023 — 07.12.2023) 🗣️ М23-423 🎓 Шуренков В.В. 📍 Д-405
19:35 — 21:10	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Материаловедение в электронике (07.09.2023 — 26.10.2023) 🗣️ М22-406 🎓 Краснюк А.А. 📍 В-315 ■ ПР Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем 🗣️ М22-403 🎓 Бакеренков А.С. 📍 К-305 ■ ПР Материаловедение в электронике (02.11.2023 — 23.11.2023) 🗣️ М22-406 🎓 Краснюк А.А. 📍 В-315

ПЯТНИЦА

08:30 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Информационно-измерительные системы в микроэлектронике 🗣️ С19-401, С19-402 🎓 Беляков В.В. 📍 К-411 ■ ЛЕК Микропроцессорные системы 🗣️ Б20-403, Б20-465, Б20-603, С20-103, С20-201, С20-402, С20-602 🎓 Родин А.С. 📍 И-110 ■ ПР Микропроцессорные системы 🗣️ С20-401 🎓 Матейко А.А. 📍 Д-405 ■ ЛАБ Информационно-измерительные системы в микроэлектронике 🗣️ С19-401, С19-402 🎓 Беляков В.В. 📍 Д-408 ■ ПР Микропроцессорные системы 🗣️ Б20-403, Б20-465 🎓 Матейко А.А. 📍 К-411
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Информационно-измерительные системы в микроэлектронике 🗣️ С19-401, С19-402 🎓 Беляков В.В. 📍 К-411 ■ ЛАБ Микропроцессорные системы 🗣️ С20-402 🎓 Матейко А.А. 📍 Д-408 ■ ЛЕК Программно-аппаратное обеспечение персональных компьютеров 🗣️ С21-401, С21-402 🎓 Родин А.С. 📍 Д-405 ■ ЛАБ Физика микроэлектронных структур 🗣️ С20-402 🎓 Жуков А.И. 📍 Д-408
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Технология и языки программирования (в микроэлектронике) 🗣️ С23-402 🎓 Бочаров Ю.И. 📍 В-118
12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Программно-аппаратное обеспечение персональных компьютеров 🗣️ С21-401, С21-402 🎓 Жуков А.И. 📍 Д-405 ■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем 🗣️ С20-402 🎓 Попов В.Д. 📍 Д-407 ■ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике 🗣️ С20-402 🎓 Бутузов В.А. 📍 Д-408

13:35 — 15:15	<input type="checkbox"/> АУД Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (01.09.2023 — 01.12.2023) М22-423 Попов В.Д. каф.27
14:30 — 16:05	<input type="checkbox"/> ЛЕК Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С20-402 Бутузов В.А. Д-405 <input checked="" type="checkbox"/> ЛАБ Микропроцессорные системы С20-401 Матейко А.А. Д-408 <input checked="" type="checkbox"/> ЛАБ Физика микроэлектронных структур С20-401 Жуков А.И. Д-408
16:15 — 17:00	<input type="checkbox"/> ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С20-402 Бутузов В.А. Д-405

СУББОТА

08:30 — 11:50	<input checked="" type="checkbox"/> ЛАБ Атомная физика Б21-603, С21-602 Хеймиц М.Д., Смирнова М.О. А-403
10:15 — 11:50	<input type="checkbox"/> ЛЕК Микропроцессорные системы С20-401 Родин А.С. Д-405
12:45 — 14:20	<input type="checkbox"/> ЛЕК Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы С20-402 Родин А.С. НЛК-451
12:45 — 16:05	<input checked="" type="checkbox"/> ЛАБ Общая физика (механика); Общая физика: механика (базовый уровень) Б23-261, С23-163 Смирнова М.О. А-312
14:30 — 16:05	<input checked="" type="checkbox"/> ПР Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы С20-402 Родин А.С. НЛК-451 <input checked="" type="checkbox"/> ЛАБ Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы С20-402 Родин А.С. НЛК-451
16:15 — 17:50	<input type="checkbox"/> ПР Производственная практика (научно-исследовательская работа, микро- и наноэлектронные приборы и системы для физических установок) С20-402 Звягин А.А. каф.27